



*Ministero dell'Istruzione e del merito*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**  
*Ufficio III*

*Politiche di supporto all'autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,  
studenti, diritto allo studio, disabilità*

Ai Dirigenti e ai Coordinatori delle scuole primarie e secondarie  
statali e paritarie di I e II grado della Toscana  
e p.c. ai Docenti Ref. di Educazione civica

**Oggetto: Incontro su “L’antisemitismo e le sue metamorfosi” libro curato da Milena Santerini sul  
discorso d’odio nella contemporaneità.**

In occasione del Giorno della Memoria 2024 si comunica ai Dirigenti e ai Docenti interessati, referenti di Educazione civica e non, che il **giorno 8 gennaio p.v.** nell’Aula Magna della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione in Via Laura 48 a Firenze si terrà una tavola rotonda sul libro “L’antisemitismo e le sue metamorfosi”, curato da Milena Santerini, docente di Pedagogia Generale presso l’Università Cattolica di Milano.

L’incontro costituirà spunto di riflessione su un tema attuale e complesso, quale l’antisemitismo, e interesserà l’evoluzione di questo fenomeno, con particolare attenzione al discorso d’odio in rete nella contemporaneità.

Si allega locandina dell’evento.

IL DIRIGENTE  
*Roberto CURTOLO*

*Allegato 1 – Locandina evento “Riflessioni intorno al libro L’antisemitismo e le sue metamorfosi”*

**Responsabile del procedimento:**  
*Roberto Curtolo*  
**e-mail:** [roberto.curtolo@istruzione.it](mailto:roberto.curtolo@istruzione.it)  
Tel. n.: +39 055 2725 250

*Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze*  
Tel. 055 27251  
**e-mail:** PEO [direzione-toscana@istruzione.it](mailto:direzione-toscana@istruzione.it)  
**e-mail:** PEC: [drto@postacert.istruzione.it](mailto:drto@postacert.istruzione.it)  
**Web:** <https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/home>

**Referenti:**  
*Silvia Sangiovanni*  
**e-mail:** [drto.ufficio3@istruzione.it](mailto:drto.ufficio3@istruzione.it)  
tel. n.: + 39 055 2725 258

GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0021827 - 14/12/2023 - II.11 - E